

第3回

TIA 光・量子計測シンポジウム

光・量子が繋ぐ TIA 計測連携
～新しい科学と産業の創成をめざして～

開催: 2018.2.7

会場: つくば国際会議場2F中会議室

参加費
無料
定員150名

3rd TIA-Accelerate Symposium

招待講演 「重力波天文学の幕開け」

三尾 典克 東京大学 フォトンサイエンス研究機構 教授

「イメージセンサが切り開く世界」

—Queen Elizabeth Prize for Engineering 受賞にあたって—

寺西 信一 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 特任教授、静岡大学 電子工学研究所 特任教授

「電子顕微鏡と電子線分光を用いた最先端計測技術」

末永 和知 産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 首席研究員

ポスター & インテクシング発表

詳細・参加申込



詳細はサイトをご覧ください。
<http://www2.kek.jp/URA/tiaacc3rd.html>
※事前登録申し込み期限は1月31日(水)

お問い合わせ

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構
研究支援戦略推進部 大学・産業連携推進室
TEL.029-879-6239

主催: TIA 光・量子計測 MG、高エネルギー加速器研究機構 共催: 産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、筑波大学、東京大学
後援: TIA、茨城県、つくば市、つくばサイエンス・アカデミー



第3回 TIA光・量子計測シンポジウム

光・量子が繋ぐ TIA計測連携

～新しい科学と産業の創成をめざして～

- 9:30 ■ 開会挨拶
- 9:35 ■ 来賓挨拶
- 9:45 ■ 招待講演①
「重力波天文学の幕開け」 東京大学 フォトンサイエンス研究機構 教授 **三尾 典克**
- 10:25 ■ 招待講演②
「イメージセンサが切り開く世界 ～ Queen Elizabeth Prize for Engineering 受賞にあたって」
兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 特任教授、静岡大学 電子工学研究所 特任教授 **寺西 信一**
- 11:05 ◆◆◆◆ 休憩 ◆◆◆◆
- 11:20 ■ 招待講演③
「電子顕微鏡と電子線分光を用いた最先端計測技術」
産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 首席研究員 **末永 和知**
- 12:00 ◆◆◆◆ 昼食 ◆◆◆◆
- 13:20 ■ ポスターインデクシング
- 15:20 ■ ポスターセッション
- 17:00 ■ 閉会

※プログラムは、随時ホームページ上で更新されますので御確認ください。
URL: <http://www2.kek.jp/URA/tiaacc3rd.html>

会場

つくば国際会議場（エポカルつくば）

〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2-20-3

URL: <http://www.epochal.or.jp/>

アクセス

つくばエクスプレス つくば駅より徒歩 10 分

会場周辺に有料駐車場あり

<http://www.epochal.or.jp/access/index.html>

